**赴日本出访日程表**

3月4日

乘坐MU521 航班 上海-东京10：45（上海浦东国际机场T1起飞）- 14：25（成田国际机场T2降落）。

3月5日

上午：与邀请人Kazuhiko Hirakawa教授会面；

下午：参加Kazuhiko Hirakawa教授退休典礼，参加报告会。

3月6日

与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组进行技术交流。

3月7日-3月8日

与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组。

3月9日

上午：参观量子半导体电子学实验室，并进行实验室安全培训；

下午：熟悉量子半导体电子学实验室实验器材，为实验的开展准备器材和辅料。

3月10日-3月11日

进入量子半导体电子学实验室进行实验。

3月12日

与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组工作人员进行实验数据分析，并优化实验方案。

3月13日-3月16日

进入量子半导体电子学实验室进行实验。

3月17日

与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组工作人员进行实验数据分析和整理。

3月18日

进入量子半导体电子学实验室进行实验，补充实验室数据。

3月19日

上午：与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组探讨技术方案；

下午：与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组拟定国家自然科学基金国际（地区）合作交流项目的研究内容。

3月20日

与东京大学生产技术研究所Kazuhiko Hirakawa课题组探讨项目合作细节内容。

3月21日

上午：到达成田机场；

下午：乘坐MU524航班 东京-上海浦东 13：50（成田机场T2起飞）-16：30(上海浦东国际机场T1降落)。